

「반도체 이론 기초」 교육일정																
시간	10:00 ~ 11:00		11:00 ~ 12:00		12:00 ~ 13:00		13:00 ~ 14:00		14:00 ~ 15:00		15:00 ~ 16:00		16:00 ~ 17:00		1일 시간	누적 시간
일자																
1일차	과목명	교육 소개	안전교육 : 클린룸 안전			점심시간			반도체 역사 및 산업 동향		반도체 기초 공정 이론				6	6
	교육방식	통합 이론			통합 이론				통합 이론							
2일차	과목명	반도체 동작 원리 이해			점심시간			MI 기초 이론 (Metrology Inspection)		웨이퍼 핸들링 및 실습				6	12	
	교육방식	통합 이론						통합 이론		조별 실습						
3일차	과목명	포토리소그래피 공정의 이해			점심시간			Photo 공정 실습 (PR Coating & Developing 실습)		MI 실습 (OM 및 ellipsometer)		6	18			
	교육방식	통합 이론						조별 실습								
4일차	과목명	증착 공정 이해			점심시간			금속 증착 공정 및 lift-off 실습		MI 실습 (패턴검사기 및 Mapping)		6	24			
	교육방식	통합 이론						조별 실습								
5일차	과목명	FIB-SEM 실습 (박막 두께 측정)			점심시간			공정 데이터 정리		발표 및 평가		6	30			
	교육방식	조별 실습						조별 실습								